NUBIC知的財産情報開示

整理番号

10666

担 当 者:

中西

哲也

開示日: 2004年11月6日

各位

表

NUBIC管理番号:

題

NUBIC知的財産情報の要約をお届けいたします 尚、NUBICベンチャークラブ特別会員、一般会員にはすでにお知らせしています。

2003000134

薄膜材料及び記録媒体

技術分野	電気	·電子														
適応製品	八一	ドディ	スクな	どの訂	己録媒	体										
目的	向に	磁化さ	stれるt	易合,	記録、)超高記 マークの)問題を)境界	の磁星	iると, 達収縮	隣接 [・] 力が ^均	するi 曽大	記録マ してし	? ー / まい	ク同士, 記録	:が異: 录マ <i>ー</i>	なる方 クが消
技術概要	膜を膜に	積層さ 微小な	せることなる	ことが (記録	本技術 Rマ <i>ー</i>	下地層(行の特徴 ク)が形 小な記	数であり 成され) , これ いた場	により 合,磁	磁壁 区の ⁵	抗磁 境界	対がり (磁壁	増す) で	。こ <i>0</i> 磁壁し	つため	:に磁性 , 磁性]により
技術移転等 (FAX、e-n 各担当コー 面談希望日 (ふりか 氏	nail、i - ディ] 時 [郵送し	げれ	でも可	Γ。)				本用紙	にてる	お申 	し込み	⊦ くた	ごさい 。		
会社名																
所 属									1	殳 職	Ì					
電話番号							FA	X番号	를							
E-mail																
連絡事	項															

Nubic

【申込み・問い合わせ先】

日本大学産官学連携知財センター(NUBIC)

〒102-8275 東京都千代田区九段南4-8-24 日本大学会館

TEL:03-5275-8139 FAX:03-5275-8328 E-mail:nubic@adm.nihon-u.ac.jp